

# 全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2021]16号

---

## 关于延期召开《刻蚀机用硅电极及硅环》等11项 半导体材料标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及相关单位：

因疫情防控要求，原定于2021年8月25日~27日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开的半导体材料标准工作会议（见半材标委[2021]14号文件）延期举行，具体会议安排另行通知。

请各位参会代表及时调整行程安排。已交会议费的代表，请及时联系秘书处。因此带来的不便，敬请谅解！

半材标委秘书处：李素青 15652368697，tc203sc2@cnsmq.com。

二〇二一年八月十日

